PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-142541

(43) Date of publication of application: 30.06.1986

(51)Int.Cl.

G11B 7/24 B41M 5/26

(21) Application number: 59-264130 (71) Applicant: KURARAY CO LTD

MURAYAMA YOICHI

(22) Date of filing: 13.12.1984 (72) Inventor: SAITO KOICHI

KOBAYASHI HIDEKI MURAYAMA YOICHI

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM CONSISTING OF CHALCOGENIDE OXIDE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide extremely high adhesiveness by the formation of a tellurium or tellurium oxide layer of which the film compsn. is changed in the thickness direction as a result of the activation of the tellurium particles evaporated in a vacuum vessel in the process of passing through the inside of oxygen or gaseous plasma mixture and the oxidation of part thereof and deposition thereof on a substrate.

CONSTITUTION: The inside of the vacuum vessel 3 is first filled with gaseous oxygeninsert gas or the gaseous mixture composed thereof. A voltage is impressed to a high-frequency excitation coil 4 to excite the gas and to form plasma. Electricity is then conducted to a heating port 2 to heatmelt and evaporate the metallic tellurium 1. The evaporating particles of the tellurium passed through the inside of the plasma are partly oxidized by the impact of oxygen ions and radicals and are deposited together with the evaporating particles failing to be oxidized on the substrate surface. The compsn. (value X) of the tellurium oxide is controllable freely between 0 and 2 by changing the magnitude of the electric power to be impressed to the spiral coil-type high-frequency excitation coil 4the partial pressure Po of the gaseous oxygen and/or the evaporation rate of the metallic tellurium.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭61 - 142541

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

國公開 昭和61年(1986)6月30日

G 11 B B 41 M

A -8421-5D 7447-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

製発明の名称

カルコゲナイド系酸化物からなる光記録媒体

顧 昭59-264130 20特

頗 昭59(1984)12月13日

砂発 明者 晃 砂発 明 秀

倉敷市酒津青江山2045番地の1 株式会社クラレ内 倉敷市酒津青江山2045番地の1 株式会社クラレ内

明 洋 砂発 村 Щ

東京都新宿区下落合3-17-44 ドムス目白304

の出 頣 株式会社クラレ ⑪出 願

倉敷市酒津1621番地

村 ш 洋 東京都新宿区下落合3-17-44 ドムス目白304

②代 理 弁理士 本 多

1. 発明の多称

カルコゲナイド系酸化物からなる光記録媒体

2. 特許請求の範囲

基板上に、高周波低力によつてプラスマ化さ れた不活性ガス、酸素ガス又はそれらの混合ガス を通過する金属テルル蒸気からテルル又はテルル 酸化物(TeOx)層を形成し、厚さ方向に層中の酸 業成分の割合Xが0から2まで連続的に又は段階 的に変化するように成膜してなる光記録媒体

3. 発明の詳細な説明

[強 楽 上の 利 用 分 野]

本希明は光記録媒体、特に光による記録をよび 消去可能をカルコグナイド系根化物からなる光配 録媒体に関するものであり、長期間にわたつて先 記録特性が保持される安定性に優れた光記録媒体 に関する。

〔従来の技術〕

光記録媒体には、レーザー光の熱エネルギーに よつて小孔あるいは抱を形成する方式のもの及び

膜の光学的特性を変化する方式のものとが知られ ている。前者は記録の際に、記録膜層に凹凸の形 状変化を生するため、記録膜や蒸板が経時的に変 質、腐蝕を受けやすく、通常二枚の配録媒体をエ アサンドイッチ構造にして使用されていた。しか し後省はこの必要はなく、単に二枚の記録媒体を 接着させて使用できるため製造工程が大巾に簡略 できる利点があつた。後者に使用される材料のう ち、感度の高いもの、即ち一定の入射光強度に対 して光学的特性の変化の大きい材料としてカルコ グナイド系低敏化物、特にテルル酸化物 TeOx が知 られており、XはOくXく2.0 のものが用いられる。

テルル酸化物薄膜の製造法としては、TeO2 の粉 宋を♥またはMoのポート型ヒーターにのせ、ヒー ターを通電加熱してTeOsを一部還元しながら真空 蒸滑する方法、TeOz 粉末と各位の還元金剛の退合 物を石英るつぼに入れ、これを真空中で加熱蒸滑 する方法、 TeOz と金禺 Te とをそれぞれに別の意 発原として用い、同時に蒸着する方法等が知られ ている。

特開昭61-142541(2)

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかし、とれらの方法のうち、前の2者は簡便な方法ではあるが、蒸着中にボートあるいは遠元金属の遠元力が変化するため、蒸着された腰の腹厚方向の組成の不規則な変化が生じ易いという欠点がある。

2つの蒸層原を用いる方法は組成が膜厚方向で変化せず、均一な膜を得るととができる。との方法によって製作されたTeOxのXが1未満の膜は、果化開始區度が低く、また感度が高いという利は、な有する。しかるに該膜は黒化開始區度以下で放射の高温下に放置された場合、及び高速度下に放置された場合の透過率の低等が着るしい。との方法は大場合のでは、主として膜の安定性の点から、感度は劣るもののXが1以上の範囲のTeOxが一般的に使用されている。

又、 基板材料としてアクリル板、 ポリカーボネート 板等の ブラスチックス材料を用いる場合、 これらは 気体透過率が比較的大きいため、 経時的に 水蒸気や酸素等が侵入し、カルコグナイド系低酸

ルル酸化物(TeOx)を形成し、厚さ方向に層中の酸素成分の割合Xが0から2まで変化するように成成してなる光記録媒体によつて違成された。

以下図面を参照して詳細に説明する。

との発明においては、不活性ガス又は酸素ガス と不活性ガスの混合ガス雰囲気中で金属テルルが イオンブレーティング法によつて落板上に蒸着さ れる。

すなわち、 42 図にその概念図を示すように、 製造装度は真空槽 3 内に設けられた金属テルル1 をのせた加熱ボート 2、 これに対向して基板 7 を 保持する基板保持具 8 及びこの間に配設された高 関波励起コイル 4 からなる。

製造に限して真空間 3 内はまず酸栗ガス、不活性ガス又はそれらの退合ガス(以下これらを総称して単にガスということがある)で充填される。この時、安定なテルル又はテルル低酸化物膜を得るためには真空間内をまず 10^{-6} Torr 程度以上の高真空とした後、高純成酸紫ガス、不活性ガス又はそれらの混合ガスを導入し、構内の真空度を $1 \times$

化物を硬化し腐度を低下させるという問題がもつ た。

とのような、カルコグナイド系記録媒体の長期にわたる安定性向上に関してはすでに多くの技術が開示されており、例えば耐蝕性の良い金属中に分散させるもの(特開昭 58 - 164037)、有限でコーティングするもの(特開昭 58 - 21892、特開昭 58 - 125248、特開昭 58 - 203643)、無機物質でコーティングするもの(特開昭 58 - 199449)、設面を強制的に酸化するもの(特別 199449)、設面を強制的に酸化するもの(特別 199449)、設面を強制的に酸化するもの(特別 199449)、設面を強制的に酸化するもの(特別 199449)、共同 199449)、共同 199449)、共同 199449)、共同 199449)、共同 199449)、共同 199449)、共同 199449)、共同 199449)、大田 1994年119949)、大田 1994年119

本発明は長期にわたる安定性が向上した光配録 媒体を提供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

かかる本発明の目的は 夢板上に高 間波電力によってプラスマ化された不活性ガス及び/又は 酸素ガスを通過する金属テルル蒸気からテルル又はテ

 10^{-4} ないし 9×10^{-8} Torr 、好ましくは 2×10^{-4} ないし 5×10^{-8} Torr に伴つのがよい。なか、不活性ガスとしてアルゴンガス、ヘリウムガス、登業ガス等を例示することが可能である。

との状態でスパイラルコイル状の高層放助超コイル4に50~500 ワットの就圧を印加し、高周波電界をつくり、ガスを励起してブラズマを生成させる。生成されるブラズマは、コイル形状、大きさ、電界の強さ及び真空度によつて制御されるが、その制御は容易であり、高精度の制御が可能である。

プラズマ生成後、加熱ボート 2 に通覚し、金盛度ナルル 1 を加熱・敵解して蒸発させる。加熱気圧が及び真空槽 3 内の圧力によつてテルルの蒸気 アルカの 2 はり、 3 らにボート 関口 帯面 桜によって 内の でいた ない でいまな でいまな でいます でいます でいます でいます でいます でいます でいます でいません の でいません でいません でいません の でいま を かった 蒸発 牧子と共に 表 で 面 が 屋 に た 増する。 3 2

特開昭61-142541(3)

図中 5、5'は酸化したテルルの蒸発粒子を、6、6'は酸化されなかつた蒸発粒子を示す。ここで基板としてはガラス又はアクリル板、ポリカーボネート板をはじめとする各種ブラステックを使用することができる。

ことができる。該配録媒体は、高感度のテルル又はテルル低酸化物層が安定をテルル低酸化物($1 < X \le 2$)層で保護されるので高感度且つ安定性の優れるといり利点がある。

本発明の記録媒体は上配方法に従えば連続して 成膜できるので製造が簡易で且つ安価であるとい う利点を有する。

本発明では必要に応じて、透明性の良い高分子 膜、無磁質膜等を任意の位置に設けて、さらに安 定性を向上させることも可能である。また本発明 では、必要に応じてテルル酸化物層及び/又はテ ルル層には上記の効果を損わない範囲で他の物質、 例えば増感剤や安定剤を含有せしめることができ る。

〔実施例〕

次に実施例をもつて本発明を詳細に説明する。 実施例1

邦 1 図に示した袋筐により、初期圧力P が 1^{-8} 10^{-8} Torr となるまで掛気し、アルゴンガスを 4×10^{-4} Torr まで導入する。これに周波数 13.56 MHz 、

素成分の例合(Xの値)を増していき、最級面で Xが1以上、好ましくは2(TeOs)になるように 成队することにより、基板固から厚さ方向にXが 0から2まで変化した光配鉄媒体を得るととがで きる(第1図)。 舷配録媒体は耐蝕性のある層を **袋面に形成し感度の高い眉を基板に近いところに** 形成しりるため、光記録膜自体の厚さが薄くでき るという利点がある。また本発明の他の例では、 まず高周放電力、ガス分圧及び/又は金銭テルル の蒸発速度を選択して TeOz 層を形成し、次いで直 ちに同一蒸粉装盤、同一蒸発源を用いて前記成膜 条件の少なくともひとつ以上の条件を逃院的又は 段階的に変えるととによつて、膜中の放棄成分の 割合(Xの値)を1未満、好ましくは0.1以下に 減少させていき、配録に十分な厚さの配録温を形 成する。次いで成蹊条件の少なくともひどつ以上 の条件を連続的に又は段階的に変えることにより Xの値を増していき、最製面でTeOz にたるように 政展することにより、 基板面から表層に向つてX の値が減少し、次いで増大した光記録媒体を得る。

100 ワットの高周波電力を印加してブラズマを発 生させる。そして純度9999の金銭テルルを 450~550℃に保つて融解、無発させ、約4Å/ sec、の蒸滑速度でガラス製基板及びPMMA製品 板上に沈潜させた。このとき形成された海膜の厚 さは0.05 4四、膜組成はオージエ電子分光法によ りX=0、つまりTo 膜が形成されていた。次に導 入するガスを高納度散象ガスに変えて、真空度を 4×10⁻⁴ Torr として高周放催力を除々に均加した がら金属テルルを融解、蒸発して成膜し、高周波 電力が 400 ワット に避 するまで 続け た。 쓫 表 面 の 膜組成はX-2.0、つまり TeOs 膜が形成されてい た。さらに終内部の組成は、基板面に近いところ でのX=0の組成から敷袋面層におけるX=2.0の 組成まで、連続的に変化しているのが確認された。 又、対比のために金銭テルルと二酸化テルルを別々 の蒸発源とする袋鼠を用いて、まず金銭テルルの **然発限のみ加熱しテルルを搭触蒸発させて基根上 にテルル層を形成した。次に二酸化テルルの蒸発** 頭のみ加熱し数テルル層の上に二酸化テルル層を

特開昭61-142541(4)

形成し、番板/Te / TeO20 からなる配母媒体を得た(これを比較例 A)とする。

これら二権類の記録媒体に対して放投 830 nm の半導体レーザーで記録と再生を行なつたところ 良好な配録、再生特性を示した。次に函度 40℃、 相対歴度 90 多の恒 區恒强槽に入れ、30 日 経過後 では、比較例 A では正常な記録を行なうのに増大 したレーザ出力を要し、明らかに特性の劣化を した。しかし本発明に基づく実施例では成膜直设 と何ら変化はなく、安定性向上に有効であること を示している。

又、疑面に鋭い刃物で1m方眼の刻み目を100個つけて、これにセロテープを貼り付けて90°引き起とす剝離試験の結果では、突施例では膜面と基板面の剝離は全くなく、突用上十分な強さの膜が得られたが、比較例Aでは完全に剝離してしまい、単なる真空蒸着法では強固な膜は形成しえないことを示している。

爽施例 2 .

気1 図に示した装置により、初期圧力Pが1×

一ザで記録を行なつたところ良好な記録、 再生特性を示した。さらに温度 40℃、 相対健度 90 % の恒温恒湿僧に30日間入れたのち、阿根の試験を行なつたところ記録、 再生特性に遊はなく 優れた安定性を示した。 又、 膜面に鋭い 刃物で1 電方 眼の刻み目を 100 個つけて、これにセロテーブを貼り付けて 90°引き起とす 剣難試験では全く 剣難が超こらず実用上十分な強さの膜が得られた。 (発明の効果)

この発明によれば、真空構内で蒸発したテルル 粒子が、酸紫又は傷合ガスプラズマ内を通過する 過程で活性化され、一部は酸化されて蒸板上に沈 滑する。このため、はく難しにくい、環境による 影響を受け難い丈夫な安足したテルル又はテルル 酸化物層が形成出来る。

10⁻⁵ Torr となるまで排気し、高細度像素ガスを 4×10⁻⁴ Torr まで導入する。これに周波数13.56 MHz、400ワットの高周波延力を印加してブラ メマを発生させる。そして純皮99.99%の金属テ ルルを450~ 550℃に保つて融解、 抵発させ、 約4Å/sec、の蒸滑速度でガラス製基板及び PMMA 製基板上に沈瘠させた。このとき形成された薄膜 の厚さは 0.05 μm、 膜組成はオージェ電子分光法 によりX=2、つまりTeOz 終が形成されていた。 次に高周波選力を除々に放少しながら金銭テルル を撤解、蒸発して成膜し、高周波電力が50ワッ トに避するまで続けた。次に高周波電力を除々に 増加しながら金属テルルを敝解、蒸発して成膜し、 高周波電力が400ワットに達ずるまで続けた。最 表面の膜組成はX = 2.0、つまり TeO: 膜が形成さ れていた。さらに膜内部の組成は、膜中心部に近 いところでのX=Oの組成から誘板浴をたは殺殺 面層にかけるX=2.0の組成まで、連続的に変化し ているのが磁配された。

·との記録媒体に対して波長830 nm の半導体レ

従つて、従来安定性を欠き実用化に不適と思われていた高感度領域のテルル又はテルル低酸化物 届を含む記録媒体が優めて経済的に、しかも高い安定性を備えたものとして実現出来るという御署な効果を発する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明に基づく光記録数体の一例の 構成図を示し、第2回は本発明を実施するイオン ブレーティング装置の模式図を示す。

図中1は金属テルル、2 は蒸発ポート、3 は真空間、4 は馬周皮コイル、7 は蒸板、8 は蒸板保持具、9 はテルル層、1 0 はテルル低敏化物層を1び11 は二級化テルル機である。

特許出級人 株式会社 ク ラ レ 村 山 祥 一 代 理 人 弁理士 本 多 冤

特開昭61-142541(5)

第 1 図

11/////

9:テルル層 10:テルル 低酸 化物層

11: 二西交化テルル層

5'

1: 金属テルル 2: 蒸発ボート 3: 真空 槽 4: 高間波コイル 7: 基根 8: 基板保持具